

693624-2026 - Konkurss

Zviedrija – Ražošanas iekārtas – Deep Reaction Ion Etcher (DRIE)

OJ S 195/2026 08/10/2026

Paziņojums par līgumu vai paziņojums par koncesiju — standarta režīms

Piegādes

1. Pircējs

1.1. Pircējs

Oficiālais nosaukums: Uppsala universitet

E-pasts: info@uu.se

Pircēja juridiskais statuss: Centrālās pārvaldes iestāde

Līgumslēdzējas iestādes darbības joma: Izglītība

2. Procedūra

2.1. Procedūra

Nosaukums: Deep Reaction Ion Etcher (DRIE)

Apraksts: Myfab Uppsala aims at purchasing a Deep Reaction Ion Etcher (DRIE). The purpose of the tool is to transfer patterns defined by e.g., photo- and electron beam lithography covering the patterns size range from all substrate range down to a few nanometres. The system will be used by many operators in a university laboratory environment. It must be easy to use and be insensitive to frequent change of process between batches. The processes include broad range of etching capability: low to high etch rate, wafer dicing, high uniformity, high open area, high aspect ratio, and nanometre scale. The system is intended for etching of silicon as well as other materials compatible with silicon etching, with both photoresist resins and hard masks for patterning.

Procedūras identifikators: af31bec1-a9e7-474a-ac38-3652b7cf2461

Procedūras veids: Atklāta

Procedūra ir paātrināta: nē

2.1.1. Mērķis

Līguma veids: Piegādes

Galvenā klasifikācija (cpv): 42000000 Ražošanas iekārtas

2.1.2. Izpildes vieta

Valsts apakšiedalījums (NUTS): Uppsala lān (SE121)

Valsts: Zviedrija

2.1.3. Vērtība

Paredzamā vērtība bez PVN: 1,00 SEK

2.1.4. Vispārīga informācija

Juridiskais pamats:

Direktīva 2014/24/ES

2.1.6. Izslēgšanas iemesli

Izslēgšanas iemeslu avoti: Iepirkuma dokuments

5. Daļa

5.1. Daļa: LOT-0001

Nosaukums: Deep Reaction Ion Etcher (DRIE)

Apraksts: Myfab Uppsala aims at purchasing a Deep Reaction Ion Etcher (DRIE). The purpose of the tool is to transfer patterns defined by e.g., photo- and electron beam lithography covering the patterns size range from all substrate range down to a few nanometres. The system will be used by many operators in a university laboratory environment. It must be easy to use and be insensitive to frequent change of process between batches. The processes include broad range of etching capability: low to high etch rate, wafer dicing, high uniformity, high open area, high aspect ratio, and nanometre scale. The system is intended for etching of silicon as well as other materials compatible with silicon etching, with both photoresist resins and hard masks for patterning.

Iekšējais identifikators: urn:eavrop:mdn:ProcurementProject:121377:Lot:1

5.1.1. Mērķis

Līguma veids: Piegādes

Galvenā klasifikācija (cpv): 42000000 Ražošanas iekārtas

Iespējas:

Opciju apraksts: Service agreement, updates, upgrades, accessories, and add-on functionalities.

5.1.2. Izpildes vieta

Valsts apakšiedalījums (NUTS): Uppsala lān (SE121)

Valsts: Zviedrija

5.1.3. Paredzamais ilgums

Sākuma datums: 15/12/2026

Ilguma beigu datums: 14/12/2037

5.1.4. Pārjaunojums

Maksimālais pārjaunojumu skaits: 6

Cita informācija par pārjaunojumiem: Up to 12 months per extension period

5.1.6. Vispārīga informācija

Rezervēta dalība:

Dalība nav rezervēta.

Iepirkuma projekts, kas netiek finansēts no ES fondiem

Uz iepirkumu attiecas Nolīgums par valsts iepirkumu: jā

5.1.7. Stratēģiskais iepirkums

Stratēģiskā iepirkuma mērķis: Nav stratēģiskā iepirkuma

5.1.9. Atlases kritēriji

Atlases kritēriju avoti: Iepirkuma dokuments

5.1.11. Iepirkuma dokumenti

Adrese, kur pieejami iepirkuma dokumenti: <https://www.e-avrop.com/uppsalauniv/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=120368>

5.1.12. Iepirkuma noteikumi

Iesniegšanas noteikumi:

Elektroniskā iesniegšana: Atļauts

Iesniegšanas adrese: <https://www.e-avrop.com/uppsalauniv/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=120368>

Valodas, kurās var iesniegt piedāvājumus vai dalības pieprasījumus: angļu valoda

Elektroniskais katalogs: Nav atļauts

Piedāvājumu saņemšanas termiņš: 10/11/2026 00:00:00 (UTC+01:00) Centrāleiropas laiks, Rietumeiropas vasaras laiks

Laiks, kurā piedāvājumam jā saglabājas derīgam: 3 Mēneši

Līguma noteikumi:

Līguma izpilde jāveic saskaņā ar aizsargātas nodarbinātības programmām: Nē

Elektroniskie rēķini: Prasīts

Tiks izmantoti elektroniskie pasūtījumi: nē

Tiks izmantoti elektroniskie maksājumi: jā

5.1.15. Paņēmieni

Pamat nolīgums:

Nav pamat nolīguma

Informācija par dinamisko iepirkumu sistēmu:

Nav dinamiskās iepirkumu sistēmas

5.1.16. Papildu informācija, mediācija un pārskatīšana

Pārskatīšanas organizācija: Förvaltningsrätten i Uppsala

Organizācija, kas sniedz papildu informāciju par iepirkuma procedūru: Uppsala universitet

Organizācija, kas sniedz sīkāku informāciju par pārskatīšanas procedūru: Förvaltningsrätten i Uppsala

8. Organizācijas

8.1. ORG-0001

Oficiālais nosaukums: Uppsala universitet

Reģistrācijas numurs: 202100-2932

Pasta adrese: Dag Hammarskjölds Väg 7

Pilsēta: Uppsala

Pasta indekss: 752 37

Valsts apakšiedalījums (NUTS): Uppsala län (SE121)

Valsts: Zviedrija

E-pasts: info@uu.se

Tālrunis: 018-471 00 00

Šīs organizācijas lomas:

Pircējs

Organizācija, kas sniedz papildu informāciju par iepirkuma procedūru

8.1. ORG-0002

Oficiālais nosaukums: Antirio AB

Reģistrācijas numurs: 556533-8133

Pasta adrese: GÅRDSVÄGEN 18

Pilsēta: Solna

Pasta indekss: 169 70

Valsts apakšiedalījums (NUTS): Stockholms län (SE110)

Valsts: Zviedrija

E-pasts: support@e-avrop.com

Tālrunis: 08-501 190 00

Interneta adrese: <https://www.e-avrop.com>

Šīs organizācijas lomas:

TED eSender

8.1. ORG-0003

Oficiālais nosaukums: Förvaltningsrätten i Uppsala

Reģistrācijas numurs: 202100-2742

Pasta adrese: Box 1853

Pilsēta: Uppsala

Pasta indekss: 751 48

Valsts apakšiedalījums (NUTS): Uppsala län (SE121)

Valsts: Zviedrija

E-pasts: forvaltningsratteni uppsala@dom.se

Tālrunis: +46 18-431 63 00

Interneta adrese: <https://www.domstol.se/forvaltningsratten-i-uppsala/>

Šīs organizācijas lomas:

Pārskatīšanas organizācija

Organizācija, kas sniedz sīkāku informāciju par pārskatīšanas procedūru

Informācija par paziņojumu

Paziņojuma identifikators/versija: 595e0aca-da98-46f7-ad1b-9f2972c2a64e - 01

Veidlapas tips: Konkurss

Paziņojuma veids: Paziņojums par līgumu vai paziņojums par koncesiju — standarta režīms

Paziņojuma apakšveids: 16

Paziņojuma nosūtīšanas datums: 06/10/2026 16:07:24 (UTC+02:00) Austrumeiropas laiks, Centrāleiropas vasaras laiks

Valodas, kurās oficiāli pieejams šis paziņojums: angļu valoda

Paziņojuma publikācijas numurs: 693624-2026

OV S sērijas izdevuma numurs: 195/2026

Publicēšanas datums: 08/10/2026